

Judul:

Studi spektroskopi electron spin resonance lapisan tipis amorf silikon karbon ($a\text{-SiC:H}$) hasil deposisi metode DC sputtering

Pengarang/Penulis:

Rosari Saleh, author

Subjek:

Silicon carbon

Nomor Panggil:

AJ-Pdf

Penerbitan:

Lembaga Penelitian Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)